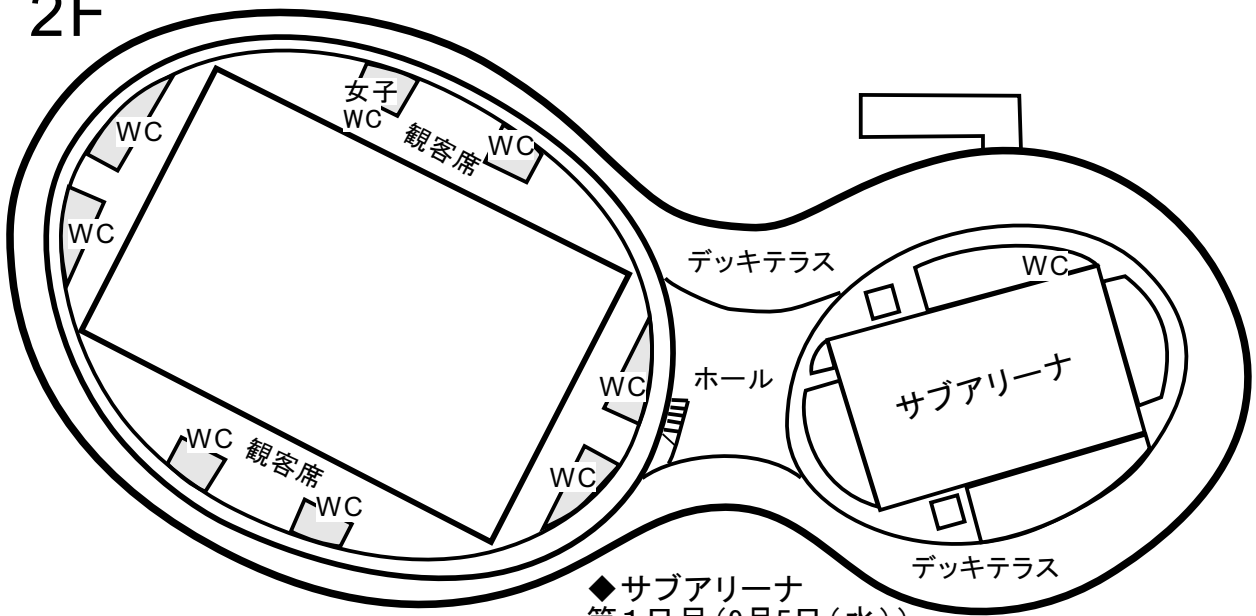
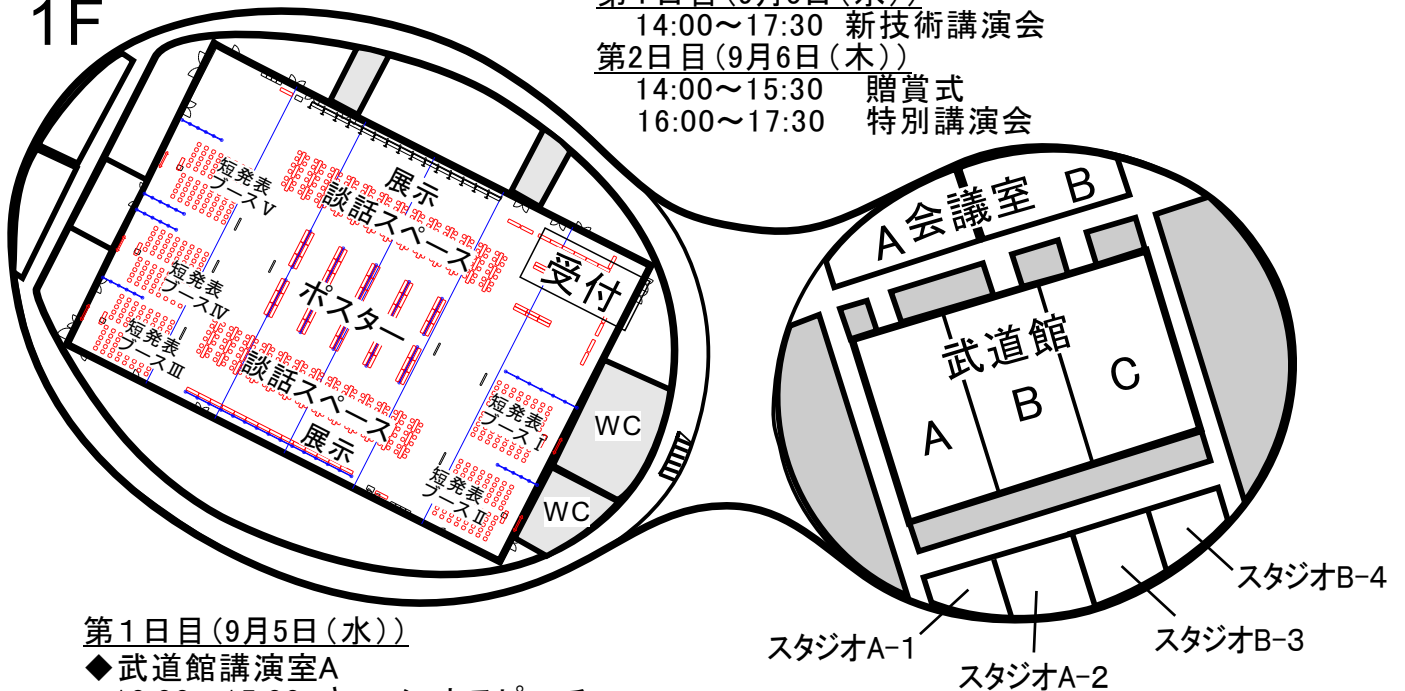


2F



- ◆サブアリーナ
 第1日目(9月5日(水))
 14:00~17:30 新技術講演会
 第2日目(9月6日(木))
 14:00~15:30 贈賞式
 16:00~17:30 特別講演会

1F



第1日目(9月5日(水))

- ◆武道館講演室A
 10:00~15:00 キーノートスピーチ
 12:45~13:45 ランチョンセミナー
- ◆武道館講演室B
 9:00~12:00 シンポジウム(光周波数コムの高精密計測への応用)
 13:00~17:00 シンポジウム(函館から新しい光技術・フォトニクス)
- ◆武道館講演室C
 13:00~16:30 シンポジウム(難削材加工の現状とシミュレーション技術)
- ◆会議室B
 17:40~19:00 技術交流会

第2日目(9月6日(木))

- ◆武道館講演室A
 8:50~14:00 キーノートスピーチ
 - ◆武道館講演室B
 9:20~14:30 シンポジウム(水産業の課題解決に向けた
 技術開発における精密工学の果たす役割)
 - ◆武道館講演室C
 9:00~11:50 シンポジウム(精密工学における画像応用技術のCutting Edge)
- 12:45~13:45 ランチョンセミナー

第3日目(9月7日(金))

- ◆武道館講演室A
 9:00~12:00 キーノートスピーチ
- ◆武道館講演室C
 12:10~12:50 ランチョンセミナー